# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-133065

(43) Date of publication of application: 20.06.1986

(51)Int.CI.

G11B 11/00 // G11B 7/00

(21)Application number : 59-255318

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

03.12.1984

(72)Inventor: SHIMADA SATOSHI

SATO YOSHIO SASAKI HIROSHI

TSUBOI NOBUYOSHI

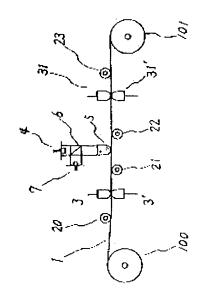
ITO TETSUO NIHEI HIDEKI

MIYAMOTO NORIFUMI **KOYANAGI HIROAKI** KAWAKAMI HIROJI

# (54) OPTICAL INFORMATION RECORDING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To erase the 2nd recorded phase, to transform it into th 1st phase reversely and to re-write information by applying a heat history to a phase transformation type optical recording alloy formed on an insulating substrate by means of a current so as to give an information change and detecting the information volume by an optical characteristic detecting means. CONSTITUTION: Rollers 20W23 are installed in order to give a sufficient tensile force to a tape 1 stretched between two reels 100 and 101. Then recording probes 3 and 3' flow a current to the upper and lower surfaces of the tape and give heat energy necessary for the phase transformation to the optical recording alloy formed on the tape. The reflectance of the optical recording alloy 1



on the tape increases, for instance, in accordance with a given temperature profile, and

accordingly it is detected as a voltage signal change by a read system composed of a beam spliter 6, an objective lens 5 and a photodiode 4. When erasing probes 31 and 31 need heat energy, a smaller heat energy than the recording probes 3 and 3' is given for a long time, whereby the optical recording alloy 1 is transformed into the 1st phase and the reflectance is dropped to erase information.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

# 砂公開特許公報(A)

昭61-133065

	(B)	nt.	CI,4	
Ħ	Ģ	11	В	11/00

識別記号 广内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月20日

7426-5D A-7734-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)

# 母発明の名称 光情報記録装置

❷特 顧 昭59-255318

❷出 顧 昭59(1984)12月3日

砂発	明	者	娯	Ħ	ì		智		株式会社日立製作所日立研究
母発	明	渚	佐	糜		美	雄	所内 日立市等町3丁目1番1号	株式会社日立製作所日立研究
砂発	鲷	者	佐	々	木		宏	所内 日立市幸町3丁目1番1号	株式会社日立製作所日立研究
	•	_						所内	
母発	明	者	坪	井		ß	氋	日立市等町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
砂出	願	人	株式	t 会 t	t B 式	Z製f	下所	東京都千代田区神田駿河台	上丁目6番地
外钦	理	人	弁理	土	髙橘	9	夫	外2名	
最新	(百多	お続く							

#### 男 組 製

# 発明の名称 光情報記録装庫

#### 特許語求の範囲

- 1、組織基板上に形成した。異なる機履返により、 光の反射。透過,吸収等の光学特性を変化させる 相質無型の光記録合金と。この一部または全部に 電機を与える手段をもち、電流によつて無度基を 加えることにより、光記録合金に情報要化を与え、 光学特性検知手段により慣報量を検出する光情報 配品の報酬。
- 2. 類1項配数の装置において、光記絵合金の一部に少くとも2つの思想を登録し所望の領域に電 減を通じて所定の知熱、冷却を与え光記録合金限への情報記録・消去を行う光情報記録を賛。
- 3. 額1項記載の装置において、先記集合金額の所質の個域にコイルを近接し、うず電流を減して 所定の卸際、冷却プロフイルを与え、光記録合金額への情報記録・消去を行うを複数を体数数。
- 4 · 黙変化を与えて結晶構造を変化させる光記鉄合金券誘材料を当接させ、との一部または金額に

電池を通じて所定の加熱、冷却を行う手段をもち、 これを用いて光記録合金に根変化を与え、光の反射、透過率または吸収率の変化検知手段により、 光記録合金に記録された情報を検出する光情報記 のAND E

- 5. 熱変化を与えて始品構造を変化させる光記録合金を用いた領4項記載の光情報記録映置において別の監測を有する熟言量体と当被爭敗により光記録合金の一部または念部を所定の加無、冷却を行うことにより、相変化を与え、光記録合金膜への情報記録、消去を行なう光情報記録を書、
- 6. 第1~5項記載の製質において、第1相を定める第1 温度プロファイルは第2 相を定める第2 温度プロファイルより低温、 長時間に保持され、第1 温度プロファイルは完託録合金に流す地流により与えて記録性権の併去を行うことを特徴とする光倫保記録整解。
- 7. 第1~6 別記録の復歴において、第1 相を定める第1 高度プロフアイルより、さらに低温、長時間で、相変化には客与しない第3 の温度プロフ

### 特勝昭61-133065(2)

アイルに予め保持されることを特徴とする光情報 記載容置。

- 8. 第6または7項記載の数観において、光照計 手段を設けこれを用いて光記録合金を加熱し第2 の進度プロフアイルを与え情報の記録を行うこと を修載とする光情報記録装置。
- 8. 第1~8項記載の装置において、光密報合金 の加勝手度に流す電流の所波数が各国度プロファ イルにより異なることを特徴とする光情報記録装置。
- 10. 第1~9項記載の装置において、相変化型材料が絶象基板の一つの面または何面に放着された 構成であることを特徴とする光信度に発送し、
- 11. 第10項記載の数置において、特定の領域に 分離して相関化型材料を複数製形成したことを特 数とする光管報記録装置。
- 13. 第11項配載の設置において、分層のための 限益修造をもつ労領報配録装置。
- 13. 総数基板上に光記録合金を形成し、さらに、 透明略録談を被着させ、その一部を除去して前記

光記録合定と掲載する電程パツドを複数値設けた 光情報記録装置。

- 14. 光記録合金膜の上下に透明性激電膜を形成した光記録合命チープと、この上下間に当接させた 複数個の情報記録。消去用電視プローブを備えた 光情報記録数額。
- 15. 第4, 13, 14 概記載の光情報記録組体は可能性を有したチープ状であり、情報の記録と消 表は光記録合金又は調整発素体に流す電流による 加熱医度プロフアイルで行い、情報の輸出は光記録合金に面射した光の反射光を検知することに行う光情報配盤装置。
- 16. 第3項記載の製置において、光記録合金數上 に所定の厚さの動象観を形成し、この上に先記録 全意膜別祭用の高層波コイルを当接させた光情報 記彙装置。
- 17. 趙泰基板上に形成した光起総合金の光情報記録組体、これに記録した情報を消去するための、 高周紋加熱コイル、関者の相対位置を2方向に変化させる移動学後、高麗紋コイルの影動・頻斯手

段からなる先情報記録袋間。

18. 第6, 7, 6 項記載の情報記録姿置において、 通明基板上に形成した光記録合金に、基板側から 光を原射しで第2の程度プロフアイルを与えて情 報を配飾。諸出し、光記録合金側から高周紋加熱 コイルを近接させ、記録情報の消去を行う光情報 記載時間。

19、第(上項配成の装置において、高局波加及コイルと光配録合金膜とのきよりも一定値に保持する手段を具備した光情報記録整理。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は光学的手段により情報を記憶する光情報記憶数置に係り、特に記録・再生・消去の行なえる光情報記憶数質に超する。

(発明の背景)

近年、情報歌劇の高級度化、デジタル化が進む につれて種々の情報配録再生方式の関系が進めら れている。特にレーザの治エネルギを情報の記録 消去。再生に利用した光ディスクは工業レアメタ

ルね80、1983(治ディスクと材料)に記載され ているように磁気ディズクに比べ、高い記録由度 が可能であり、今後の情報配録の有力な方式であ る。このうち、レーザによる毎生設置はコンパク ト・デイスク(CD)として実用化されている。 一方、記録可郷な方式には追記型と書き換え可能 型の大きく2つに分けられる。前者は1回の毒き 込みのみが可能であり、猴去はできない。抜者は くり返しの記録。祖去が可能な方式である。迫記 型の配鉄方法はレーザ光により配象部分の媒体を **敵闘あるいは喉形して凹凸をつけ、再生にはこの** U 凸部分でのレーザ光の干渉による光反射量の変 化を利用する。この記録媒体にはTeやその合金 を利用して、その兩解。具筆による凹凸の成形が 一般的に知られている。この種の媒体では存住な ど若干の問題を含んでいる。彼を換え可能型の記 **録棋体としては光祖気材料が主流である。この方** 彼は光エネルギを利用してキュリー点あるいは補 微点温度付近で媒体の局部的な磁気具方性を反転 させ記録し、その部分での毎光入射光の磁気ファ

特開昭 61-133065 (3)

ラデー効果及び磁気カー効果による個光流の回転量にで再生する。この方法は零き換え可能性の最も有限なものとして数年後の実用化を目指し物力的な研究開発が適められている。その他の容き換え可能型方式として配線媒体の非晶質と結晶質の可逆的相変化による反射率変化を利用したものがある。例えばNational Technical Report Yol29 M 5 (1983) に配款するの末に少量のG e およびS n を添加した材料がある。

1

1

1

しかし、この方式は非品質相の結晶化温度が低 く、常温における相の不安定さがある。

この光記録合金とは、画体状態で意識より高い 第1の程度(高温)と該第1の限度より低い第2 の程度(低温)とで異なった結晶構改を有する合 金において、該合金はその表面の少なくとも一部 が確配高温からの急冷によって前記低温における 非急冷による組品課題と異なる結晶構造を形成する合金組成を有することを特徴とする記録材料である。

この合会は固根状態での細熱冷が処理により、 阿一程度で少なくとも2種の分光反射率を有し、 可逆的に分光反射率を変えることのできるもので ある。すなわち、本発明に係る合金は個和状態で 少なくとも2つの型度領域で網絡構造の異なった 相を有し、それらの内。高温和を創造した状態 非本体の概述状態の低温板が激とで分光反射率が 異なり、高温相望度領域での加熱患のと低温を 度領域での加熱冷却により分光反射率が可逆的に 変化するものである。

この光記録合金の可逆的反射率の変化について その順隔を第1個を用いて説明する。回はスーヤ 二元保合金の状態図であり。回節体と b, c 金鳳 邸化合物が存在する。 A B。 組成の合金を例にと ると、この合金は唇相状盤において、 b 単相、 (b+c) 相及び (a+c) 紹がある。 結晶構造 は a, b, c のそれぞれ単相状盤で異なり、これ

ら単独及び混合相においてもれる。とは、 たと、このは、 なの光反射がは異なる。このは、 なの光反射がは異なであるが、(a + c) を をと、このは、 を定められをである。この無し、 を定められをである。 を定めて、。 をである。 を定めて、。 をである。 である。 をである。 である。 である。 である。 である。 でのので、 をになる。 でのので、 をして、 をし

### (合金組成)

光記録合金は、高温及び紅髭状態で異なった結晶構造を有するもので、高温からの急冷によって その急冷された結晶構造が形成されるものでなければならない。更に、この急冷されて形成された 相は所定の温度での加熱によって低級状態での結 品構造に変化するものでなければならない。この ように高温からの急やによって低温での結晶構造と異なった納品構造を得るための治知速度として10° でノ砂以上で、このような結晶構造の変化が生じるものが好ましい。 光記録合金は、周期体表の(も第元素の少なくとも1種とPも族、重も版、取り族及びりも決元素から選ばれた少なくとも1種との合金からなるものが好ましい。これらの合金のうち、頻を主成分とし、A3、Ga、Ia、Ga及びB1との合金が好ましく、更にこれらの合金に第3元第2してNi、Ma、Pe及びCcを含む合金が好まし

また、無を主成分とし、Aの、Cd及びZnを含む合金が好ましく、更にこれらの合金に第3元 集としてCu、Aの、Auを含有する合金が好ま

金を主成分とし、A 1 を含む合金が好ましい。 本預明合金は前記 1 6 波元素と 1 6 波、 10 6 波、 IV b 波及び V b 波元素との金属側化合物を有する ものが任ましい。

### 特開組61-133065(4)

#### (ノンバルクとその要造状)

光記録合金は反射市の可変性を得るために訪ね の加熱息冷によつて過冷相を形成できるものが必 要である。高速で博程の製作及び配位させるには 材料の参照念治効果の高い悪容量の小さいノンバ ルクが望ましい。即ち。所望の彼小面茲に対して 投入されたエネルギーによって実質的に済望の面 複部分だけが深さ金体にわたつて基準となる結晶 構造と異なる結局構造に変り得る容積を持つノン パルクであることが望ましい。使つて、所望の微 小両様によつて高密度の情報を製作するには、黙 容量の小さいノンバルクである信,腰,超帳ある いは粉末等が望ましい。記録密度として、20メ ガビツト/可以上となるような増小面積での情報 の製作には0.01 ~0.2 μmの膜厚とするの がよい。一般に食具関化合物は気性加工が難しい。 使つて、個。側。細線あるいは粉末にする手法と して材料を気相あるいは被相から直接急待囚化さ せて所定の形状にすることが有効である。これら の方法にはPVD抾 (濕着.スパツタリング法等), CVD級・意路を高速回転する高熱級球性を有する新材からなる、特に金額ロール円周囲上に注源して急冷器のさせる路場系や法、党気メッキが経験がある・腰あるいは粉末状の対象をはずる場合、基板上に直接形成するか、独布である。とが効果的である。 なって おいれい また、 知熟による材料の ひたい は まるい は 歳 るい は 歳 布 表面を コーティング すること も 有効である。

簡又は超級は際適急や並によって形成するのが 好ましく、原き又は直径0.1 m以下が好ましい。 特に0.1 μm以下の弱品粒径の指又は組織を提 遊するには0.05 m以下の厚さ又は直径が好ま

粉末は、溶器を気体又は液体の冷解とともに成 等をせて水中に投入させて急冷するアトマイズ性 によって形成させることが野ましい。その粒色は 0.1 m以下が好ましく、特に粒径1μm以下の

### 超数粉が好ましい。

腰は前述の知く蒸着、スパッタリング、CVD電気メンさ、化学メジキ等によつて形成できる。特に、0.1 μm以下の腹原を形成するにはスパッタリングが好ましい。スパッタリングは目標の合金組成のコントロールが容易にできる。

#### (祖龍)

本た、殆配録合金は関邦委員、たとえば共析変 離又は包析支護を有する合金組成が好ましく、そ の合金は高温からの急冷と非急冷によって分光反 針本の遊の大きいものが得られる。

光記録合金は超微細結晶数を有する合金が好ましく、特に結晶散徒は0.1 pn以下が好ましい。 即ち、結晶散は可視光気域の波長の観より小さい のが好ましいが、半載体レーザ光の波長の個より 小さいものでもよい。

#### (特性)

先記録の記録材料は、可認光保域における分光 区射率を両一製度で少なくとも2種類形成させる ことができる。即ち、高温からの急冷によつて形 成された結果構造(組織)を有するものの分光反 射率が非急冷によつて形成された結晶構造(組織) を有するものの分光反射率と異なつていることが の関である。

また、急冷と非急冷によつて得られるものの分 光反射率の差は5%以上が好ましく、特に10% 以上有することが好ましい。分光反射率の並が大

## 特別昭61-133065(8)

きければ、目視による色の難割が容易であり、後 で記載する各種用途において顕著な効果がある。

分光反射させる光源として、電磁波であれば可 現光以外でも使用可能であり、赤外様、架外線な ども使用可能である。

光記録合金のその他の特性として、電気抵抗率。 光の風折率。光の偏光率。光の透過器なども分光 反射率と同僚に可逆的に変えることができ、各種 情報の記録、記録された情報を再生することに利 用することができる。

分光反射率は合金の表面あらさ状態に関係するので、 前途のように少なくとも可視光循環において 10 %以上有するように少なくとも目的とする 部分において製面になつているのががましい。

光記録合金は、知熱急冷によつて部分的又は全体に結晶構造の変化による電磁波の分光反射率, 電気振扰率、暴災率、破光率、透過率等の物理的 又は電気的特性を変化させ、これらの特性の提化 を利用して情報の記解用素子に使用することがで せる。

また、光記録合金を記録媒体に用いるデイスク は情報が記録されているかでかが自視で判別でき る大きなメリントがある。

すなわち、この光記録合金は、第2図(8)に 示すような基版 1.1上に研膜状態に形成され、第 2四(A)に示すパルス幅 r。 のような瞬間的で

地配級合金を光デイスクの記録媒体に使用した場合の記録及び再生の原理の例は次の通りである。 先ず、記録媒体を用部内に加熱し設加熱後の急冷 によつて高温度観視での結晶排准を低温度領域で 条件させて所定の情報を配録し、又は高温相をベ つスとして、局部的に加熱して高温相中に局部的

高い効エネルギーを与えることにより第2の相に 変態し、卵3箇に示すように反射率が①から囟に 変化する。次に、パルス幅で。 をもつような比較 的長い蘇助エネルギーを与えることにより、 第1 相に可逆的に按摩し、この時反射症はゆから①に 更化する。この反射事要化は、第2四(A)に示 した相変点に否与しない位然エネルギーで。の光 ビームを合金材料1でスポット服材しその反射光 を電気的に検出する角類の光学へツド装置で磁知 することができる。光学ヘツドでは第2種の根度 化を与えるに必要な、短時間、高熱プロファイル を祭るの温度プロファイルを記録用、これより長 時間、係熱プロファイルを与え、第1根への変化 を生じしめる拼1の温度プロファイルを符去用そ して、相変化に直接等与しない際エネルギーを原 射することによる温度プロファイルを競出し用の 光エネルギーとして配分する。

(発明の目的)

本発明の目的は報変態型光記録合金の相変態を 行う装置に振り、特に記録された第2の相を消去

### 特別報61-133065(6)

し第1の程に可逆的に変感させる情報各換え数配 に関する。

#### (角男の概要)

本苑明では、光記録合金の少なくとも一部をレ ーザー光以外の手法で加熱することで、その消去 を行なうものである。

#### (発明の実版例)

相数想型の外配録合金の記録特性は 0.1 μs オーダーのパルス幅で普込みが可能であることが 明らかになり、従来の方式と比較しても (1) 従 来のピツド方式にない書換え機能がある。 (2) 書換え機関を有するアモルファス・結及整細型に 比べ、記弊対命が長い。という特性がある故、高 密度記録材料として有質である。

相受雇型地記録合金は従来の材料に比べ、機械 的強度が高く、伸び気が多い数、フレキシビリティーに 真んでおり、 群内のディスク、テープ、カ →ド等に基着やスパショリングして使用する場合 に特に好都合である。このような各種情報担体に 対する情報の記録・消去方式は必要とする情報是

本発明はこの点に関みなされたもので、光記録合金に可渡を認してその発熱エネルギーを利用して消去状態を得るものである。 電流を流す方法は各種情報組体に応じて適切に選ぶ必要があるが、その原項を毎4回以下に説明する。

第4回は結構性基板11上に存版化した光記録合金1を形成した情報記録部体に電後プローブ型のヘッド33のプローブ31,33を当後させ、電網4からの電気エネルギーをスイツチ手段5で光記録合金1の一部に供給し、この領域に生じるジュール熱により光記録合金を発熱させるものである。含金の比据抗は10~~10~10~10だから厚さが0.1 μm、恒1μm、反61μmの電積間における合金の抵抗値Rは

R=
$$_{p}$$
· $\frac{1}{8}$ =(10° -10° )× $\frac{10^{-4}}{10^{-9} \times 10^{-4}}$ =0.1~1(Q)···(l)  
となる。この類似を光記録合金の第2相から第1

和への変想選威(湘笠温展) 150 でに加熱する には実験的に約8 m Wの電力が必要なので、必要 な電池 L は や装置イメージ等から決める必要があり、特に、 材料の特性に基づいた方式を採用する必要がある。 この点、光記像合金は熱伝導率が大きいため、記 線に低して、短時間、高熱エネルギーのパルスを 設入し、微少面積へ記録することが有効であり、 これによつて高速者込を造成することができる。

$$I = \left(\frac{3 \times 10^{-1}}{0.1 \times 1}\right)^{\frac{1}{4}} = 0.173 \times 0.055(A) - (2)$$

となる。処理する情報量を増やすには第4回、 (8) に示すようなマルチプローブが有効である。 また期4回 (C) に示すように、実際の情報報題 個体には耐摩耗性に優れ、週期性を有する無酸 10と寒電膜11を複数個アレイ状にその姿態 別域することができる。この場合、情報の記録報 域が電極101~123のピッチで制約されるが、 ホトリソグラフ等の機細加工によりμmよーダに 加工する。この構造はカードに光記録合金を被着 ませた例として軽適である。

那5回は、光記録合金1を選明な確単保護額 11,11'でコーテイングし、その上下面に単 接させたプローブにより、合金の厚さ方向に電流 を通じることによって募禁させる構造である。こ のような特徴の光記録相体は全体の原みをミクロ ンオーダと語めて得くできるので光記録合金テー ブを実現できる。このような方法で光記録合金金

### 特開昭61-133065(ア)

を発見させ前述した第1相と第2相関の変態を行 わせることができる。

第6 間は、補強材12上に光記録合金1を形成した構造で、補強材12の材料は発熱体としても機能するように光記数合金1よりは比低銃の大きい材料で作られる。この材料が好ましい。光口・ガコ、3、が当換する上下面には透明準度体11、11、が被着されており。光記録合金テープの耐久性を向上させる。これらの合計厚みは強度だけでなく1μ m ~ 10μ m の割で必要な電流。程圧。発熱効率などを考慮して設計する必要がある。

第7回は、光記争合金テープの記念。 飲出・消去 本金体の銀 略 図で、 2 値のリール 1 0 0 , 101 の間に受られたテープ 1 に十分な 優力を与えるため 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 のローラーが設けられ、記録プローブ 3 , 3 ′ がテープの上下面に 常流を 減し チープに 形成された 光記録 3 金 へ その 相 聚産 に 必要な 熱 エネル ギーを 与える 。 与えられた 過度 プロファイルに 応じて チープ 上の 光記録 会 金 1 は

類9 節は、光記録合金1をディスクイメージとしては成し、移動ホルダー100でモーター10上に速搬し、配転しながら、コイル3を半ほ方向に移動させ、合金1上にうず電流を生じさせ、発熱により配録された情報を消去する数置例である。この数異は、情報のイレーザーとして、コンパクトかつ母コストに製作することができる。また、従来のピツト方式(ライトワンス)型の光記録

第8週は、光記録合金にうず電波を楽してジュール熱を発生させ、第1相、第2相の相撲服を生じる温度プロファイルを作るものである。

高周波見級器4からMHIA程度の高周波電流を コイルCに流し、コイルに発生する理度日に直角 に合金額1を近づけると、合金額上に同心円状に 掲電流が発生する。

業出装置とデーター処理方式を被一すれば、水網 去装置だけを追加するだけで光記録合金を用いた 所去可能型光記録装置が実現し、概念は安備な耐 去装置を追加新数するだけでよく、提めて便利で ある。

次に、記録、東出、消去機能を有する光記録合金ディスク用光学へンドの全体構成を第12回に示す。

再選の各部の信号とその動作について以下に説明する。1は光版となるレーザダイオードである。

### 特開昭 61-133065(8)

2 はコリメーションレンズで、レーザーダイオー ド1の光束を平行光にする。 3 は偏光ピームスプ リツタ(以下PBSと略称する)で、コリメーシ ヨンレンズの出力光を透過するとともに、つぎに 述べる記号4で示すえ/4板からのもどり光を眉 折する。1/4複4はPBS3で入射光と反射光 の確別を容易にするために光の位相解光に用いる。 5 は対物レンズであり、入射光を集光するために 用いられる。6はカツブリングレンズで、P853か らの光束を受けてこれを巣光させる。カツブリン グレンズ6は直交された2つのかまぼこ形レンズ で朝皎されている。7は光紋知器である。光検知 最7はカツブリングレンズ6からの入射光L6の 光スポツト形状を検知することによつて対物レン ズ5からの出力光し5の光スポット形状を間接的 に検知する。8はアクチユエーダであり、アクチ ユエータ8は光鉄知根7の出力に従い、対特レン ズ5の出力光し5の焦点位置を簡型する。81は レンズ腱鞘部であり、レンズ駆動部 8 1 はアクチ ユエータ8からの駆動制御出力によつて、対勢レ

ンズ5の位置を調整する。9は情報を治学的に記 録。再生。消去等が可能なデイスクであり、その 一部を示す。ディスク9は対衡レンズ5からの出 力光しちがデイスク面上に原質の光スポツトも原 対することによつで、心記の記録。再生を可能に している。10はモータであり、ディスク9はモ ータ10により躍動する。30は、ディスク8に 近接設置された高角被コイルで、ディスク8上に 形成した光記録合金額中にうず電流を生じしめ、 前述した所定の温度プロファイルを比較的広い領 職に与えて、記録した情報を測去する。30'は 30と母親館をもつ高周波コイルであり、ディス クタの裏面から加熱する方が好都会の場合の設置 何である。この例は次の野13回に詳細関を示す。 すなわち、ディスクSはその浪蔵の汚れの影響を 防止するため、下面に光記録合金膜81を形成し、 記憶。再生は上面から避明基額9中を通過した光 終を合金額81上にて絞り込みエネルギー密度を 是大にして記録し、分解器を高めて観出しを行う。 ところが、消去を行う場合、前述のように、記録

時の温度プロファイルに比べて温度が低く、長時 間の服射を必要とする。これを遊成する方法とし て、デイスク9のトランク方向に扱いだ円ピーム を照射する方法や、AOモジュレータを用いてピ ームスポットを複数作成する方法など光ビームを 瓜げる方法が遊異されているが、この光紀録合金 を用いた情報組体にとつての最適な方法とは言え ない。その理由は、記録,放出の時に要求される 光ビームを展界まで絞り込むということと相矛盾 して消去時に光ビームを十分拡大することが一つ の光学系では難しいからである。そこで、剪13 國に示すように、高輝波コイル30′を光記録合 金麒91に近接させて、合金駅中にうず電波を生 じさせることにより、比較的広い根域に均一な所 望の温度プロフアイルを作り出すことが可能であ る。このため、デイスクタが高速回転している番 今にも、所望の情報領域を長時間加熱することが でき、気金に情報を消去することができる。もち ろん、小さな領域の情報を将去する場合は、従来 と阿袋にデイスク9の上面から服制する光ビーム

を拡大して記録時に比べて鉄道、長時間の加熱を 行い局部的な情報を消去するモードも可能である。

第14回は、消去用コイル50の中に光記録合 金1との間聴すを検出するセンサ硫能を含ませ、 この哲号を用いてきよりまを一定に保つためのフ オースモータ81を具備した例である。すなわち、 第8階に示したようにコイル50中には間触せに 佐存した電圧E。 が誘起されるので、これを8で 増解し、フオースモータ81にフィードパックす ることにより、常にコイル50と光合金膜91と の間骸を所望の態に保つ雄飼をもつている。故に 合金額81に再現性よく温度プロファイルを発生 させることができる。なお、高周波コイル50は 変位検出用と合金額加熱用コイルの2つに分けて 構成することも可能である。これらば仮の記録。 能出。消去に用いる弩気量の周故敷は他モードへ の影響を小さくする観点から異なる低にした方が

第15回は、基板11上に光虹線合金膜 1 を履 散的に形成した例を示す。これは菌接する情報と

### 特別昭61-133065(9)

のクロストーク防止に検立つ他、高調波コイルに検立つ他、高調波コイルに検立つ他、高調波コイルに共立の信息へ、この信息などは登合、この信息を表することができる。この情報を行きた光を表することができる。スパッタリングで被着を生たた。 はいが、予め、基板にスタンパーによりがは、アルレスした被合金を設か付着せず突起の上でいたの点性の領域とが絶縁され前記と同じ複数の進を実現することができる。

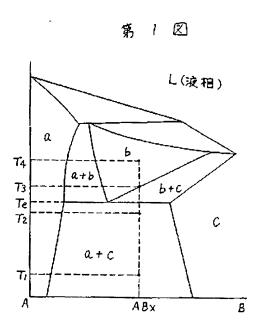
(毎明の効果)

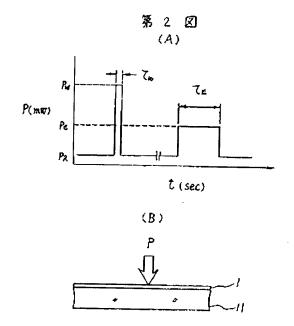
本発明を用いた光合金型情報記録装度は、記録 競出・何去機能を実現でき、特に記録情報の消去 が完全な数据を簡単な構造で経済的に提供するこ とが可能である。

本発明を利用することにより、光デイスクだけでなく、光合金を用いた軽換え可能な光チープ。 光カード用情報記録設置を提供することができる。 図面の簡単な報酬

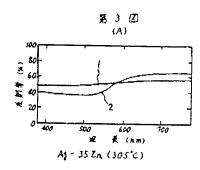
1,91…光記録合金度、2…熱容量体、11,95…基板、3,31,31,32…電波プローブ、4…電線、6…スインチ手段。

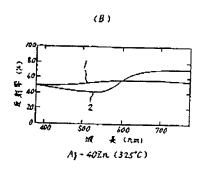
大理人 井理士 高精明夫

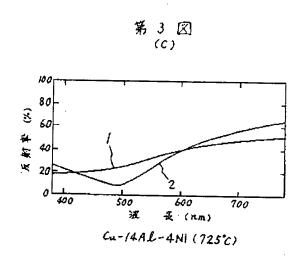


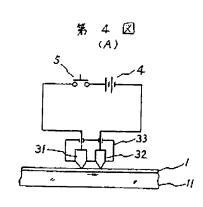


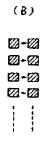
# 特開昭61-133065 (10)

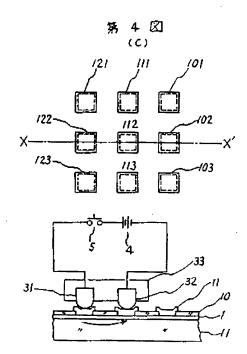




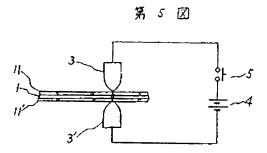




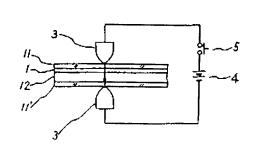




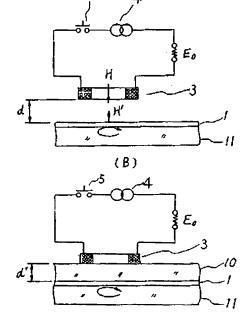
特開昭 61-133065 **(1f)** 

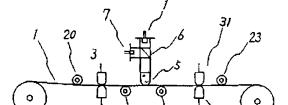






第 8 図 (A)

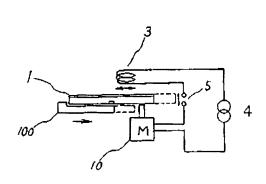




第7回

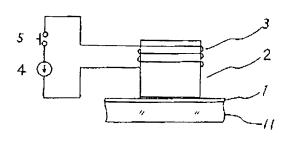
100

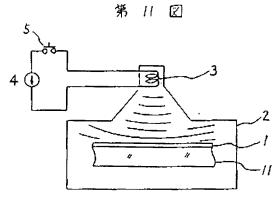




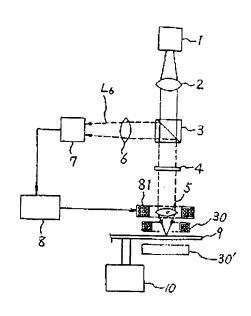
特開昭61-133065(12)



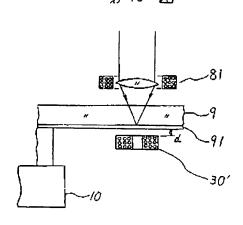




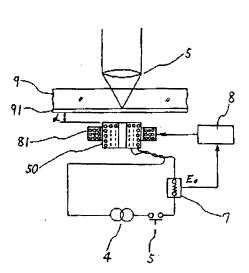




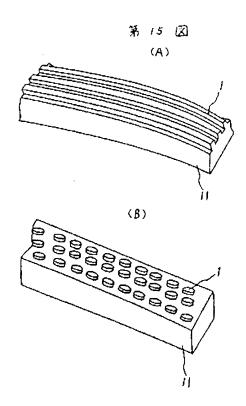
第 13 図







# 特開昭 61-133065 **(13)**



第13	画の	克き						
₽発	鲄	渚	伊	蘇	鉄	男	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
砂条	明	者	=	瓶	秀	掛	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
⑦発	鈅	者	奎	本	詔	文	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
❷発	鲷	者	小	柳	広	明	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
母発	明	者	Ш	£	Ħ	児	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

平 4. 3.16発行 昭和 59 年特許願第 号(特開昭 255318 6 月 61-133065 号, 昭和 61 年 発行 公開特許公報 61-1331 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

Int. C1, '	識別記号	庁内整理番号
GIIB 11/00 // GIIB 7/00	2	9075~5D A-9195-5D

# 平成 4.3.16 発行 税 湘 正

平成3年11月28日

特許庁長官 級

[19]

- 昭和59年 特許所 第255318号 1. 事件の表示
- 2、花町の名称 光情概記錄物質
- 3、福走をする者

事件との関係 任 Fr

特許出顧人

₹ 110

東京都千代田区神田駿河台四丁日6番地

£

(510) 株式会社 日 立 製 作 所

4.代 用 人 所 Œ

₹ 220

排票用票据货币团医高岛二丁目12番6号 解除軒ビル ヨコハマ・ジャスト 7階 私 が 045-453-0872代

(8717) 升曜士 當 田 和 子 美

- 5. 補正命令の日付
- 6. 補正の対象

Æ

(1)明和書の特許請求の範囲の構、 発明の詳細な説明の概および図面の簡単な 説明の標

(2)題面



- 7. 矯正の内容
- (1) 特許請求の範囲について別紙1のとおり補正
- (2) 明報番5頁13行目に、

「光学的手段により情報を記録する」

とあるのを削除する。

(3) 明如書19頁3行目に、

「情報審談え装置」とあるのを、

「光情報記録装置」と補正する。

(4) 明細者21頁1行目から32頁17行目まで

「本発明はこの点に離みてなされたもので、・・・ スイッチ手段」とあるのも、

以下のとおり矯正する。

「水発明はこの点に解みなされたもので、光記録 合金に電流を流してその発熱エネルギーを利用して 消去状態を得るものである。電波を流す方法は各種 情報機体に応じて適切に遊ぶ必要があるが、その原 現を第4回以下に説明する。

第4回は絶縁性基板1104上に脊膜化した光記

録合金104を形成した情報記録担体に電流プロー ブ型のヘッド3304のプローブ3104.320 4 を当接させ、電氣404からの電気エネルギーを スイッチ手段504で光記録合金104の一部に供 船し、この領域に生じるジュール熱により光記録合 金を発熱させるものである。合金の 比据抗は10 ~10 Ω·cmだから厚さが0.1μm. 経1μm、長さ1μmの程振聞における合金の拡抗

$$R = \rho \cdot \frac{a}{S} = \{10^{-6} \times 10^{-6}\} \times \frac{10^{-6}}{10^{-6} \times 10^{-6}} = 0.1 \sim 1 (\Omega)$$

となる。この抵抗も光記録合金の第2相から第1相 への姿態温度(消去温度)150℃に加熱するには 実験的に約3 m¥の能力が必要なので、必要な電流I

$$I = \left[\frac{3 \times 10^{-3}}{0.1 \times 1}\right]^{-3} = 0.173 \times 0.055(6) \cdots (2)$$

となる。処理する情報量を煙やすには第4匹(B) に示すようなマルチプローブが有効である。また勇

<del>(31)</del> -/-

4 関(C)に示すように、実際の格額記録機体には 耐線耗性に優れ、透明性を有する保護酸1004と 連電額11040を複数個アレイ状にその表面上形 成することができる。この場合、情報の記録循域が 電極101~103、111~113、121~1 23のピッチで制約される板、ホトリングラフ等の 鞭細加工によりμmオーダに加工する。この構造は カードに光記録合金を被着させた例として好産である。

第5回は、光記録合金105を遺明な遅度保護機1105、1105′でコーティングし、その上で面に当接させたプローブにより、合意の厚さ方向に電流を通じることによって発熱させる構造である。このような構造の光記録担体は全体の厚みをミクロンオーダと極めて確くできるので光記録合金金10万を実現できる。このような方法で光記録合金金10万を発売させ前述した第1額と期2間間の変節を行わせることができる。なお、この図において、305はプローブ、405は電源、505はスイッチである。

野8回は、光記録合金にうず電波を洗してジュール熱を発生させ、第1相、第2相の相変態を生じる 個度プロファイルを作るものである。

高周波見組器408からMHI程度の高周波電流をコイル308に流し、コイル308に発生する磁東日に直角に合金膜108を近づけると、合金膜108上に同心円状に満電流が発生する。

# 平成 4、3,16 発行

第6回は、補強材1206上に光記録合金106 も形成した智遊で、補強材1206の材料は異繁体 としても晩能するように光記録合金106よりは比 低抗の大きい材料で作られる。この材料は一般的な 発熱抵抗材料であるニクロム系の材料が好ましい。 プローブ306、306′が過費する上下面には透 明選定体1106、1106′が被費されており、 光記録合金テープの耐久性を向上させる。これらの 会計解みは強度だけでなく1μm~10μmの間で 必要な電流、電圧、発熱効率などを考慮して設計する必要がある。なお、この図中406は電源、50 6はスイッチである。

祭?団は、光記録合金テープの記録、読出・消去系全体の概略団で、2個のリール10007、10107の間に張られたデーブ107に千分な張力を与えるための2007、2107、2207、2307のローラが設けられ、配録プローブ307、307、がテープの上下面に選流を満しテーブに形成された光記舞合金へその報査なに必要な悪エネルギーを与える。与えられた温度プロファイルに応じて

うず電流の大きさは、コイル308と合金膜10 8との距離はに依存するので、常に一定にのつ方法がある。第6回(B)はこれを突現する一つの方法で、コイル308と合金膜108との間に瞬度4か。コイル308と合金膜108とので、コイル308と合金膜108とので、コイルもの質が洗れて、所定の超級でいる。8に一定のうず電流が洗れて、所定の超級では、イルを可見性よく特ることができる。この例では、イルを可見性よく特を正する場合には、イッの時よく特をもつて、合金膜108とにも検験1008とはには、のであをもつスペーサを問者間に超数してもる。

第9回は、光記録合金109をディスクイメージとして構成し、移動ホルダー10000でモーター1000以近に選択し、回転しながら、コイル309を半径方向に移動させ、合金109上にうず電流を生じさせ、契約により記録された情報を得去する装配例である。この設置は、情報のイレーザーとして、コンパクトかつ低コストに製作することができる。

(92) -2 -

また、従来のピット方式(ライトワンス)型の光記 節、散出装置とデータ処理方式を統一すれば、本浦 妥該 紅だけを追加するだけで 光記録合金を用いた消 去可能型光記錄裝置が実現し、顧客は安値な辨去装 置を追加新設するだけでよく、僅めて便利である。 なお、この倒中409は高周波光線器、509はス イッチである。記録された情報を消去するだけの事 用癖としては第10回に示すような、予め所定の進 度に保持された熱容量体210を光記録合金110 に当線させ、所定の温度プロファイルを得ることが できる。なお、この図中、310はコイル、410 は電源、510はスイッチ、1110は絶縁性熱板 である。また、第11回に示すようなオーブン21 1の中に光記録合金1110を設置、高周波コイル 311からマイタロ波を送り光花録合金↓110中 に概念を生じしめスイッチ、タイマー等511と遠 動させ所定の高度プロジァイルを待る装置を利用す ることができる。これらの装置は極めて簡単、低コ ストに製作することができる。なお、この区中、4 11は電源、1111は絶縁性延振である。

する。312はアクチュエータであり、アクチュエ 一タ812は光検知器712の出力に従い、対物レ ンズ512の出力光し5の焦点位置を調整する。 8 112はレンズ矩動部であり、レンズ駆動部611 2 はアクチュエータ 8 1 2 からの 駆動制御出力によ って、対物レンズ512の位置を調整する。812 は情報を光学的に記録、再生、消去等が可能なディ スクであり、その一部を示す。ディスク912は対 物レンズ512からの出力光15がディスク配上に 所国の光スポットを照射することによって、上記の 記録、再生も可能にしている。1012はモータで あり、ディスク912はモータ1012により駆動 する。3012は、ディスク912に近段収置され た高周波コイルで、ディスク912上に形成した光 記録合金膜中にうず電流を生じしめ、前途した所定 の温度プロファイルを比較的広い模様に与えて、記 **貸した物報を消去する。3012 は3012と向** 機能をもつ高周波コイルであり、ディスク912の 裏面から加熱する方が好都合の場合の超盤例である。 この例は次の第13回に詳細菌を示す。すなわち、

乎成 4,3,16 発行

次に記録、腕出、消去機能を有する光記録合金子 イスク用光学ペッドの全体構成を第12回に示す。 岡節の各部の信号とその動作について以下に説明 する。1120は光覇となるレーザダイオードであ る・212はコリメーションレンズで、レーザーダ イオード1120の光束を平行光にする。312は **局光ビームスプリッタ(以下PBSと略称する)で、** コリメーションレンズ212の出力光を透過すると ともに、つぎに述べる記号412で示す1/4板か らのもどり光を現析する。1/4板412はPBS 312で入射光と反射光の識別を容易にするために 光の位相俣光に用いる。512は対物レンズであり、 入射光を集光するために用いられる。812はカッ プリングレンズで、PBS312からの光束を受け てこれを臭光させる。カップリングレンズ512は 直交された2つのかまぼこ形レンズで旗成されてい る。712は光検知器である。光検知器712はカ ップリングレンズ612からの入射光L6の光スポ ット形状を検知することによって対的レンズ512 からの出力光し5の光スポット形状を間接的に終知

ディスク912はその表面の汚れの影響を防止する ため、下面に光記録合金膜9113を形成し、記録、 再生は上面から透明基板813中を通過した光線を 合金膜9113上にて炊り込みエネルギー密度を最 大にして記録し、分解能を高めて脱出しを行う。と ころが、消去を行う収合、前述のように、記録時の 温度プロファイルに比べて温度が低く、長時間の感 射も必要とする。これを達成する方法として、ディ スク912のトラック方向に長い楕円ピームを原射 する方法や、AOモジュールを用いてピームスポッ トを複数作成する方法など光ピームを広げる方法が 提案されているが、この光紀録合金を用いた情報権 休にとっての最適な方依とは言えない。その理由は、 紀程、統出の時に要求される光ピームを限界まで校 り込むということと相矛盾して潜去時に光ピームも 十分拡大することが一つの光学系では難しいからで ある。そこで、第13回に示すように、存用波コイ ル8012′も光配録合金麒9113に近接させて、 合金閣中にうず世後を生じさせることにより、比較 的広い領域に均一な所望の温度プロファイルを作り

出すことが可能である。このため、ディスク812 が高速回転している場合にも、所足の情報領域を段時間加熱することができ、完全に情報を消去することができる。もちろん、小さな領域の情報を消去する場合は、能楽と同様にディスク812の上面から限时する光ビームを拡大して記録時に比べて保証、 長時間の加熱を行ない鳥部的な情報を消去するモードも可能である。

第14回は、消去用コイル5014の中に光記録合金114との間隙はを検出するセンサ機能を含ませ、側の信号を用いて延延はを一定に保つためのフォースモータ8114を具確した例である。すなわち、第8回に示した場合と同じようにコイル5014中には間隙はに依存した電圧と。が誘起されるので、これを814で増幅し、フォースモータ8114に再なることにより、常にの傾にの頃により、14と光合金膜9114に再発をしている。故に合金膜9114に再見によく温度プロファイルを発生させることができる。数の、高周数コイル5014は変位検出用と合金膜

本範明を用いた光情報記錄袋置は、記録認出、前 去機能を実現でき、特に記録情報の消去が完全な袋 置を簡単な構造で経済的に提供することが可能である。

本発明を利用することにより、光ディスクだけでなく、光合金を用いた書換え可能な光テープ。光カード用情報記載装置を提供することができる。

#### 図面の簡単な説明

ŧ

i

# 牛成 4, 3.16 発行

加熱用コイルの2つに分けて構成することも可能である。これら情報の記録、説出、消去に用いる電気量の周波数は他モードへの影響を小さくする観点から異なる値にした方が釘ましい。なお、この図中、414は高段散発組制、514はスイッチ、914は透明基版、5140は対物レンズである。

[発明の効果]

四は離散構造を有する光記録合金情報担体である。

104,914…先記録合金版、210…然容景体、1104,913…基板、307,3071,3104,3204…電流プローブ、404…電源、504…スイッチ手段」

(5) 節4 図から 期15 図を別紙2 のとおり補正する。

<del>-(34)</del> -// -

特許請求の順調

1. 熱履原に応じて光学物性が優化する光記録合 金を含んで構成され、傾相を放光学特性の優化 として保持する記録媒体手段と、

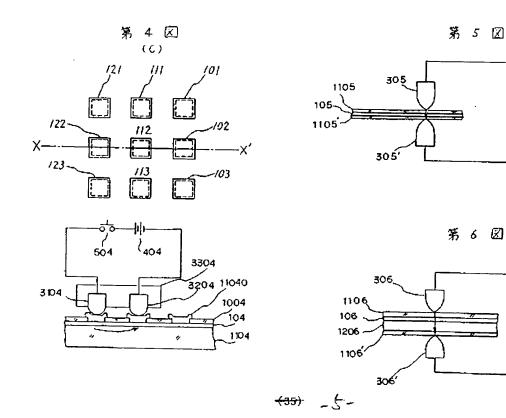
上記記錄機体手段に電流を与えることにより 上記光記錄合金に整層額を加える最適付与手段 と、

・ 他之たことを特数とする光間報記録数型、 2. 上記載放付与手段は上記記録媒体の所望の位置に当該可能に配置された少なくとも二つの環境と、該意識を適じて上記記録媒体の所望の領域に通電する電影手段と、該通程を劉仰するスインチ手段と、

を有することを特徴とする額求項 L 記載の光 憧報記錄設置。 3104 3204 104

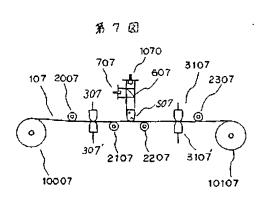
平成 4.3.16 発行

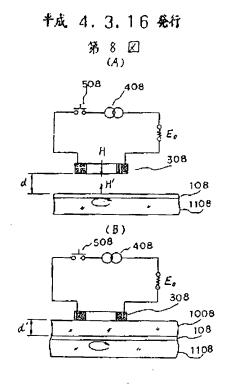
(B) 22-22 22-23 : : :

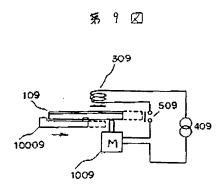


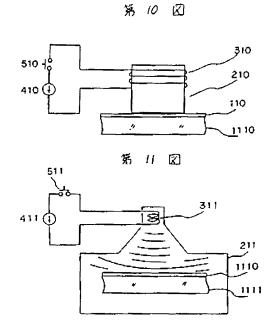
505

405





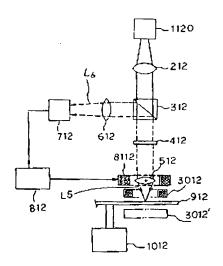


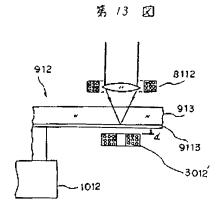


<del>(36)</del> - 6

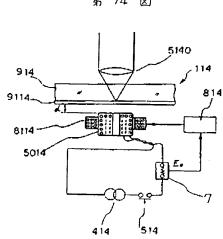
平成 4, 3, 16 発行

第 12 图

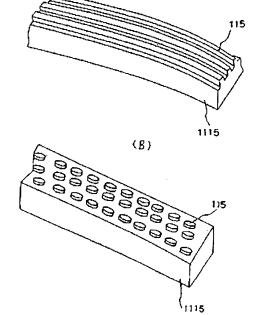








第 15 ② (A)



<del>(37)</del> -.7-

PREVIOUS PAGE NEXT PAGE